脉冲氙灯电极位降的测量

俞瑶金 范品忠 方无忌

(中国科学院上海光机所)

提 要

叙述了用探针法测量脉冲氙灯的电极位降的方法,对五种不同电极材料的脉冲 氙灯进行了阴极位降和阳极位降的测定。实验发现脉冲氙灯的阴极位降近似地与电 极材料的逸出功成正比。 计算了阴极位降区的空间宽度和电场强度,理论和实验尚 能一致。

一、引 言

脉冲氙灯是固体激光器中最常用的光泵 光源, 而电极是这种气体放电光源的重要组 成部分。它除了参予气体的放电过程之外, 电极材料的好坏往往影响光源的负载、寿命, 甚至辐射效率,判断电极材料的好坏,除了材 料的耐轰击、耐高温能力之外,主要是看其电 子发射的性能, 而决定电子发射性能优劣主 要是材料的逸出功。但是材料逸出功的测量 往往都是在高真空中进行的。至于在高真空 状态下测得材料的逸出功和气体放电中电极 性能的直接联系,这方面工作做得很少。本 文试图从测量脉冲氙灯放电时的阴极位降和 阳极位降来判断电极材料发射电子性能的好 坏,寻找气体放电中电极位降和逸出功的关 系,从而建立一种比较方便和直接判定电极 材料发射电子性能优劣的测试方法。

二、测量原理和方法

关于脉冲氙灯阴极位降和阳极位降的报导比较少。Goncz⁽¹⁾在测量氙等离子体电阻

率时,假设了阴极位降和阳极位降之和大致 在10~20伏之间。Günther^[2]用改变脉冲氙灯 电极距的方法,测量了脉冲氙灯的阴极位降 和阳极位降之和。他测得阴阳极位降之和在 15~40 伏之间,并和放电电流及气压有关。 Günther 的方法有一些缺点,首先只能测阴 极位降和阳极位降之和,不能把它们分开。其 次实验是从几支不同长度的灯中获得。由于 灯的结构参数的变化和各支灯加工工艺中可 能造成的不一致性,所以各个灯的性能很难 保持一致(如气压等)。

. 差从行的到线上干的

考虑到脉冲氙灯放电基本上是弧光放 电,其正柱区中的电位均匀分布,而孤立探针 能测量弧柱中的电位^[3],因此我们用探针法 来测量阴极位降和阳极位降。探针法的优点 在于同一支灯中放置几枚探针就可以分别测 出放电过程中的阴极位降和阳极位降,而且 可以观察到它们在放电过程中随时间的变 化。

如前所述,脉冲氙灯的放电基本上是一 种类似电弧的放电,放电正柱区均匀占据阴 阳极间的整个空间,即从阴极开始随离开阴 极距离的增加各点电位呈线性增加。

收稿日期: 1978年6月26日。

• 41 •

如图1所示,设阴阳极间距离为L,阴 极位降为V_K,阳极位降为V_A,则电极两端电 压VL 为

$$V_L = V_K + EL + V_{\blacktriangle} \tag{1}$$

其中E为正柱中场强。

若从灯的轴线上任取两点,它们距阴极 分别为 l1 和 l2, 且 l2=nl1,则:

$$V_{l1} = V_K + El_1 \tag{2}$$

$$V_{l2} = V_K + n l_1 E \tag{3}$$

由(2)和(3)可得

$$V_{K} = (nV_{11} - V_{12})/(n-1)$$
 (4)



如果在灯的阴极和阳极间等距离放置 两枚探针 P_1 和 P_2 (如图2所示), 即 n=2, $l_{GP_1} = l_{P_1P_2} = l_{P_2H}$ 测得放电时的 V_{GP_1} 和 V_{GP_2} , 由公式(4)可得VK。



上述结果是当放电电容器相对地正充电 时获得的结果,如果我们使放电电容器相对 于地负充电,则由于极性相反测得为阳极位 降VAO

若放电回路中电感很大, 使放电呈阻尼

振荡,由于正半周和负半周极性相反,则可同 时测得阴极和阳极位降随时间的变化。

图 3 为测量线路方框图。ro 为同轴低感 电阻,用作监视放电电流, r1和 R1、r2和 R2 分别组成两个电阻分压器,分压比为1%量 级,其阻值由电桥测定, R1和 R2阻值~1兆 欧量级。



用双线示波器同时拍摄经过分压器的 VGP,和VGP。波形,将VGP,乘以倍率n,将这 二波形相减(示波器减法装置)则可获得V_K 随时间的变化波形。

图 4 为根据上述原理得到的阴极位降和 阳极位降示波图(灯尺寸和放电参数见下)。



(b) Ce-W 材料的电极位降波形图,第一波 形为阴极位降, 第二波形为阳极位降 图 4

三、测量结果

我们选用了五种不同的电极材料, 钇钨

· 42 ·

(Y-W)、铈钨(Ce-W)、钍钨(Th-W)、锆钨 (Zr-W)、钨(W)。前四种材料中,Y、Ce、Th、 Zr 的含量约为2%。实验所用氙灯尺寸为 ϕ 10×60,带有两个探针,两探针及探针与电 极间的距离均为20毫米左右,氙气压为200 托,放电电感 L=600 微亨, C=1065 微法, V_0 =800 伏。充电电源可以对地正充电,也 可对地负充电。为进行比较,每支灯的另一 端均用 Ce-W 作为参考电极。

表1是实验用灯的探针间距。表2列出 了五种电极掺杂材料的逸出功以及所测得的 阴极位降和阳极位降。这里需要指出的是,

灯 号	GP1 (毫米)	P_1P_2 (毫米)	P_2H (毫米)	
Y-W-1	20.4	20.9	19.8	
Th-W-1	20.0	20.9	20.9	
Th-W-2	19.7	20.7	20.4	
Zr-W-2	20.4	20.4	20.4	
W-1 20.4		20.5	20.8	
W-2	W-2 20.1		20.3	
Ce-W-1	Ce-W-1 19.6		21.0	
Ce-W-2	19.7	20.9	20.4	

表1 实验用探针距离

表² 五种电极的掺杂材料逸出功和 测量的阴极位降和阳极位降

灯号	材料	逸出功** ¢(电子伏)	\$/\$Ce	第一半周	第二 半周	* * 半周	第二 半周
Y-W-1	Y	2.7	0.96	9.6	9.2	9.2	5.5
Th-W-1	Th	3.4	1.21	12.7	13.9	7.7	4.5
Th-W-2							
Zr-W-2	Zr	3.8	1.36	12.9	16.5	10.5	5.5
W-1	W	4.5	1.61	16.5	20.0	9.9	5.1
W-2							
Ce-W-1	Ce	2.8	1.00	11.4	11.4	8.9	14.9
Ce-W-2							
1910 - 2910 - 20 1910 - 20			P.C.I	阴极	位降	阳极	位降

* 对应峰值电流约 350 安培

** 除 Y 外掺杂材料逸出功取自[6]

根据我们制灯过程的工艺条件,认为它们不可能是薄膜电极或氧化物电极。因此表2中 取用掺杂材料的逸出功。表中的数据为多次 测量平均值。

实验结果表明:

1. 同一支灯不同次实验测得的 阴极位降和阳极位降符合较好,偏差约为±10% 左右。但同一电极材料不同灯的结果偏差约为±25%。说明电极位降的大小除了和电极材料性质有关外,还和其它因素如充气气压、结构参数等有关。

 2. 阴极位降大小顺序与电极材料逸出 功的大小顺序相同,在实验误差范围内阴极 位降近似与电极材料的逸出功成正比。

3. 从放电的第一半周和第二半周获得的阴极位降大约相同可以看出,在我们的实验条件下,阴极位降与放电电流关系不大。

4. 实验发现阴极位降大的材料,其阴极 溅射现象严重。Zr-W-2、W-1和W-2灯 因溅射使灯管发黑,而Y-W-1、Ce-W-1、 Ce-W-2、Th-W-1、Th-W-2等在我们实验 过程中始终保持光亮,没有发现溅射现象。

5. 第一半周和第二半周的阳极 位 降 几 乎差一倍,这说明阳极位降随灯电流的增加 而增大。

四、阴极位降区的空间 宽度和电场强度

从气体放电的特性中知道⁽⁴⁾电子由阴极 发射时将通过一阴极区,阴极区包括两部分, 一是阴极暗区,它的宽度约低于电子在气体 中的平均自由程,另一是明亮的游离区,它的 宽度大约为一个电子的平均自由程,即大约 10^{-4} 厘米量级。阴极位降是由阴极区的存在 而产生的,它使所有电子经过阴极区时获得 能量 $eV_{\rm K}(V_{\rm K}$ 为阴极位降),从而使气体原子 游离和激发。阴极位降的存在对阴极的溅射 起十分重要的作用,当阴极位降不大时,阴极 暗区有足够的电子保护阴极,使阴极少受正 离子轰击;当阴极位降足够大时,大量的正离 子除中和一部分电子外,还有足够的正离子 轰击阴极使之引起溅射,为了计算阴极位降 区的场强和它的空间宽度,我们作以下的计 算^[5]:

$$j = \rho v$$
 (1)

$$\frac{1}{2} m_e v^2 = e V_{\kappa} \tag{2}$$

$$\frac{dV_{\kappa}}{dx} = E \tag{3}$$

$$\frac{dE}{dx} = 4\pi\rho \tag{4}$$

其中

令

<i>j</i> —	一电流密度
ρ	一电子密度
<i>v</i> —	一电子速度
me-	—电子质量
e—	—电子电荷量
7 _K —	—阴极位降
<i>E</i> —	—电场强度
<i>x</i> —	一阴极位降区空间宽度
由((1)和(2)得
	$i = o(2e/m_{\star})^{1/2} V^{1/2}$

由(4)和(5)得

$$j = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{2e}{m_e}\right)^{1/2} V_K^{1/2} \frac{dE}{dx}$$
(6)

由(3)和(6)得

$$j = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{2e}{m_e}\right)^{1/2} V_K^{1/2} \frac{d^2 E}{dx^2}$$
(7)

即

$$\frac{d^2 V_{\kappa}}{dx^2} = \frac{4\pi j}{\left(\frac{2e}{m_e}\right)^{1/2}} V_{\kappa}^{-1/2} \tag{8}$$

又

$$\frac{dV_{\kappa}}{dx} = E$$

$$\frac{d^2 V_{\kappa}}{dx^2} = E \frac{dE}{dV_{\kappa}}$$
(9)

$$\therefore \quad E \frac{dE}{dV_{\kappa}} = \frac{4\pi j}{\left(\frac{2\varepsilon}{m_e}\right)^{1/2}} V_{\kappa}^{-1/2} (10)$$

$$^{E} E dE = \frac{4\pi j}{2\pi i m_e} \int_{0}^{V_{\kappa}} V_{\kappa}^{-1/2} dV_{\kappa} (11)$$

$$\int_{0}^{E} E dE = \frac{4\pi j}{\left(\frac{2e}{m_{e}}\right)^{1/2}} \int_{0}^{V_{E}} V_{K}^{-1/2} dV_{K}$$
(11)

得

$$\frac{1}{2} E^2 = \frac{4\pi j}{\left(\frac{2e}{m_e}\right)^{1/2}} 2V_K^{1/2} \tag{12}$$

$$E = 4 \frac{(\pi j)^{1/2}}{\left(\frac{2e}{m_e}\right)^{1/4}} V_{\kappa}^{1/4}$$
(13)

同理可得

$$\int_{0}^{V_{\kappa}} V_{\kappa}^{-1/4} dV_{\kappa} = \frac{4(\pi j)^{1/2}}{\left(\frac{2e}{m_{e}}\right)^{1/4}} \int_{0}^{x} dx \quad (14)$$

$$x = \frac{\left(\frac{2e}{m_s}\right)^{1/4}}{3(\pi j)^{1/2}} V_K^{3/4}$$
(15)

其中 $\frac{2e}{m_e} = 10^{18} (esu)$, 在我们的实验条

件下取 j=500 安/厘米2,

$$j = 1.5 \times 10^{12} esu$$

阴极位降

(5)

$$V_{\rm K} \approx 10 \ \text{cm} = \frac{1}{3} \times 10^{-1} esu$$

代入(13)和(15)得

$$E \approx 3.5 \times 10^4$$
 伏/厘米 (16)

 $x \approx 3.79 \times 10^{-4} \ {\mbox{\ensuremath{\mathbb H}}} \ {\mbox{(17)}}$

我们得到脉冲放电氙灯中阴极位降区的 电场强度大约为~10⁴ 伏/厘米,它的空间宽 度为~10⁻⁴ 厘米,这一结果和气体放电理论 中关于弧光放电的阴极位降区大约为一个电 子的平均自由程~10⁻⁴ 厘米基本符合。

五、讨 论

用探针法测量脉冲氙灯的电极位降比前 人所做的工作有所改进。它只需要在一支灯 (下转第16页)

44 .

三、激光器系统输出性能 和存在问题

上述结构的万兆瓦级的激光输出特性如 表2所示。激光束存在着较严重的像散现象。 在用直径为60毫米的相对孔径f/1的透镜 聚焦时,子午光束与弧矢光束的像点之差达 到~30微米。主要原因除了采用自然扩束 的球面波锥形光束放大外,有些是光学元件 的面形误差造成的。特别是玻璃偏振堆Ps 和P₆对像散的贡献最大。对于这种像散现 象,除了精选光学元件和提高加工精度外,已 经采用离轴透镜进行补偿。

表2 激光总体输出特性

波 长1.06 微米	光束发散角<1毫弧度(全角)
脉宽(全)7~8毫微秒	器件效率~0.04%
上升时间 <1 毫微秒	"噪声"能量* <0.1 焦耳
能 量 65~80 焦耳	像 散 20~50 微米
功 率1.5~2.0×1010瓦	能量信噪比~103

*"噪声"能量是指迭加在输出主脉冲上的"噪声"背景 辐射的总量。

由于放大器口径扩大,光泵的不均匀性 造成的热双折射对激光波面的影响也严重。 为此,除了采用多灯照明外,更大口径的放大 器将采用片状放大器的结构。

在本台器件高能量运转实验中,往往出 现破坏。首先总是在钕玻璃棒正、反向激光

(上接第44页)

内放置两枚探针就可分别测出阴极和阳极位 降,通过示波器直接观察到电极位降在放电 过程中随时间的变化。实验中发现电极位降 波形基本上为方波,它的前沿和后沿比较陡。 在纯电容放电中,曾看到电流波形和阴极位 降波形之间有一位相差。关于阴极位降在放 电过程中特别是对于电极的发射机制所起的 作用,我们认为可以进一步分析研究。 输出端中心形成破坏性的小斑点,然后在玻 璃内部产生自聚焦破坏光丝,同时也观察到 逐渐扩大面积的表面破坏。实验中表面破坏 往往较严重,其阈值甚至低于体内破坏阈值。 所用的 钕玻璃破坏阈值一般约为 5 焦耳/厘 米²·10 毫微秒。但由于振荡器输出光束本身 空间强度分布的不均匀性以及器件结构中存 在着衍射源(可能是主要由限孔光阑 系引起 的),实际上总是在平均激光功率密度低于破 坏阈值的情况下,就引起严重的局部破坏。由 于钕玻璃破坏等原因,造成在总体运转次数 不大于 10 次后输出能量便开始迅速下降。因 此,必须提高钕玻璃的负载强度以及研究光 束的传输方式,以克服自聚焦。

本台器件对反向激光的隔离能力尚嫌不 足,更大口径、高隔离比和对光吸收低的隔离 元件仍应发展;主激光脉冲的信噪比还有待 于进一步提高。

本器件输出的激光束曾用于多次加热等 离子体的研究中,1973年底在照射氘化聚乙 烯 [(CD₂)_n] 和氘化锂(LiD)平面靶时获得中 子输出,中子数为~10³ 个/脉冲。

参考文献

- [1] J. Nuckolls et al.; Nature, 1972, 239, No. 5368. 139~142.
- [2] K. A. Brueckner; KMSF-NP5 (1972).
- [3] 林礼煌,陈时胜等,"双普克耳斯电光开关",《激光》, 1979, 6, No. 1, 4~9.

参考文献

- [1] J. H. Goncz; J. Appl. Phys., 1965, 36, No. 3, 742
- [2] K. Günther; Beitragen aus der Plasma Physik, 1968, 8, No. 5, 384.
- [3] W. Finkelnburg, H. Maecker; Elektrische Bögen und Thermischer Plasma, p. 381.
- [4] 卡普卓夫,"气体中的电现象"(中译本)。
- [5] A. Von Enged, Ionized Gares, 1965.
- [6] D. E. Gray 编, American Institute of Physics-Handbook.